Application/Control No.	Applicant(s)/Patent under Reexamination
10/040,584	KHO, SAMUEL
Examiner	Art Unit

2174

Ryan F. Pitaro

SEARCHED					
Class	Subclass	Date	Examiner		
Update	Search	11/6/2006	RFP		
Update	Search	4/30/2007	RFP .		
· ·					
		-			
·					
			:		

TMI	INTERFERENCE SEARCHED				
Class	Subclass	Date	Examiner		
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
	<u> </u>				

	1	STRATEGY	<u> </u>
	• •	DATE	EXMR
Update Search		11/6/2006	RFP
Update Search		4/30/2007	RFP
	:		
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
	: :		
	:		
	:		